(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出顧公院番号 特開2000-183082 (P2000-183082A)

(43)公開日 平成12年6月30日(2000,6,30)

(51) Int CL' HO 1 L	21/56	銀別記号 311	F I H 0 1 L 21/56 21/60 25/04		5-□- *(多考) E 5F044 311S 5F061	
	21/60 25/04 25/18				=	311S 5F061 Z
			家庭課章	未酬求	耐求項の数9	OL (全川頁)
(21)出親書号		特里平10-360225	(71)出版人	000005108 株式会社日立製作所		
(22) HIME		平成10年12月18日 (1998. 12. 18)	東京都千代田区神田駿河台四丁目 6 番地 (72)発明者 吉川 專弘 東京都小平市上水本町五丁目20番1号 株 式会社日立製作所率場件事業本部内			
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(72)発明者	小山 2 東京都 式会社		五丁目20番1号 株 体事業本部内
			(74)代理人	考)5 代	001 簡件 大和 044 KK27 LL01 1 061 AA01 BA03 (

(54) [発明の名称] 半導体装置およびその製造方法

(57)【要約】

【課題】 チップ構造体を表裏両面に実装する半導体装 置において星産性を向上してコストを低減するととも に、信頼性の向上を図る。

【解決手段】 各々に半導体チップ 1 を備えかつ半導体 チップ 1 とこれのパッドに電気的に接続するバンプ電極 とを備えた14個のWPP5と、表面3cおよび裏面3 dに7個ずつWPP5を支持しかつ一方の開口端3fが 表面3 cまたは裏面3 dに露出するとともに、他方の開 口場3gがWPP5のフリップチップ接続部5aに配置 された14個の貫通孔3eを備えるモジュール基板3 と、14個のWPP5のそれぞれのフリップチップ接続 部5aを樹脂封止する封止部4とからなり、樹脂封止の 際に各々のWPP5のフリップチップ接続部5aに対し てその反対側の露出した開口場3 むから貫通孔3 を介 して封止用樹脂を供給してアンダーフィル封止を行う。

